## ⑩ 日本国特許庁(JP)

① 特許出願公開

# 四公開特許公報(A)

昭62 - 122902

@Int_Cl_4	識別記号	庁内整理番号		❸公開	昭和62年(1987)6月4日	
B 65 B 1/26 F 16 L 59/02 F 25 D 23/06		7818-3E 7504-3H V-7711-3L		未請求	発明の数 2	(全4頁)

粉体の圧密充塡方法および装置 ᡚ発明の名称

> 願 昭60-263044 ②特

昭60(1985)11月21日 顖

尼崎市大浜町2丁目26番地 久保田鉄工株式会社武庫川製 路 @発 明 者 造所内

尼崎市大浜町2丁目26番地 久保田鉄工株式会社武庫川製 彦 伸 若 ⑦発 明 造所内

尼崎市大浜町2丁目26番地 久保田鉄工株式会社武庫川製 直 也 眀  $\blacksquare$ ⑦発 造所内

大阪市浪速区敷津東1丁目2番47号 久保田鉄工株式会社 人 ①出 願 弁理士 森本 義弘

1. 雅明の名称

砂代 理

粉体の圧密充填方法および装置

- 2.特許請求の範囲
  - 1. 容器内に粉体を投入し、この粉体の表面を プレートで覆って勅体内を真空視気するとと もに、プレートの背面を加圧流体で加圧して 前記物体を圧密することを特徴とする物体の 圧密充填方法。
  - 2.粉体を収容可能な容器と、この容器内の粉 体农面を取うプレートと、このプレートを贷 通して容器内に開口された粉体供給路および 賈 笙 排 気路 と、前記 プレートで 仕切られた 辞 器内における粉体収存空間とは反対側の空間 内に装填された袋体と、この袋体内に加圧流 体を供給し、この加圧液体により袋体を介し てプレート背面を押圧させて前記数外を圧密 させる加圧流体供給路とを備えたことを特徴 とする粉体の圧衝充頻装置。
- 3. 死明の許期な説明

産業上の利用分野

本発明は粉体の圧密充填方法および装置に関す

従来の技術

初末資空所熱体を製造する際には、断熱体を構 成する容器内に粉体を投入し、この粉体を加圧し ながらその内部を真定排気することによって、前 記動体を容器内に圧密充塡する必要がある。この うち初休を加圧する方法としては、従来、狩器内 における物体の一定樹厚ことに嫌にて面圧を負荷 させるのが一般的となっている。

**允切が解決しようとする問題点** 

しかし、このような従来の方法では、粉仏を容 器内に装入する工程と、鈍にて圧密充塡する工程 とが別途必要となるため、作果能率が悲いという 問題点があった。鐘を操作しなければならないと いう点も、作業能率が悲化する一切となっていた。 また、辣の操作が極端に困難とならないようにす るため、その近さに訓わが生じ、このため粉体へ 作用する而圧を大きくできないことになって、十

#### 

分な圧密密値が知られないという問題点もあった。 そこで本発明はこのような問題点を解決し、作 象能率を良好にでき、しかも十分な圧密密度を得 ることができるようにすることを目的とする。 問題点を解決するための手段

上記目的を選成するため木発明方法は、存器内に粉体を投入し、この粉体の表面をプレートで望って粉体内を真空は気するとともに、プレートの背面を加圧流体で加圧して前記粉体を圧倒するものである。

また本発明装置は、初体を収容可能な容器と、この容器内の初体表面を習うプレートと、このプレートを貫通して容器内に加口された動体供給路と、前記プレートで仕切られた容器内における初体収容空間とは反対傾の空間内に装填された袋体と、この袋体内に加圧流体を供給し、この加圧流体により袋体を介してプレート特面を利圧させて前記初体を圧縮させる加圧流体供給路とを備えたものである。

シールされている。5はつは状の抑え低である。

作用

二重管3の内管6は両端が開口され、容器1外の開口部7はパルプ8を介してホッパ9に接続されている。ホッパ9内には容器1内に充填すべき物体10が貯溜されている。この結果、内管6は、ホッパ9内の物体10を、この内管6の存器1内の配口部11から、この間口部11の下方に形成される物体収容空間12へ供給するための物体供給路13を構成している。

一方、二重管3の外管14は容器1外におけるバルブ8の手前でその機部15が開実され、この機部15の近傍における外管14の内部は安空ポンプ16に接続されている。また外管14の下端には、内管6の間口部11の近傍に位置した間口部17が形成されており、この結果、外管14と内管6との間には、粉体収容空間12に運通する真空排気路18が形成される。19は粉体収容空間12に接続された真空計である。

第3回にも示りように、外管14の間口部17の周 間には、つば状のプレート20が取付けられており、 本発明方法によると、初体の装入工程と、加圧 流体による初体の圧能工程とを交互に連続的に行 なうことができる。また初体を圧密するときの圧 力は、加圧液体の圧力を調節することにより簡単 に制御できる。

また、本発明装置によると、プレートを存留内で移動させて粉体収容空間を形成し、この空間内に粉体供給器から粉体を供給するとともに、異空 集気器にて空間内を真空排気し、空間内が所定圧 力以下となったときに加圧流体供給器から袋体内 に加圧流体を供給することによって、空間内の粉体を圧停でき、これにより前記方法を実施できる。 実施例

以下、本発明の一実施例を図面にもとづいて説明する。第1回において、1は有底筒状の容器で、その上端は登り2にて閉塞されている。3は容器1と同心状に配置された二道管で、登り2を製造して容器1の内外にわたされている。二通管3は容器1に対し軸心方向に移動自在とされ、第2回にも示すように、登り2との隙間を0リング4で

このプレート 20の外径は、容器 1 の内径にほぼ等しくされている。また、内售 6 の間口部 11の周間には、異空排気器 18川のフィルタ 21が取付けられている。このフィルタ 21は、その外径がプレート20の外径とほぼ一致するようなつは状に形成され、プレート 20面に接するように配置されている。かつフィルタ 21は、セラミックウール等のフィルタ 4 22の両面を金 朝 23.23で 関った 低層状に形成されている。

プレート 20により、容器 1 内は、粉体収容空間 12と、その反対側の空間 24とに区画されることに なる。空間 24内には、容器 1 の内面に治った判例 状のプラスチックフィルムにて形成される技体 25 が装填されている。この 後体 25 は上下端が開口されて おり、その上端部 26 は、蓬材 2 と容器 1 との 接合 フランジ部 27に共締めされている。また、その下端部 28はプレート 20 との間がシールされている。

31は加圧液体供給器で、栽材2を費通して發体

#### 特開昭62-122902(3)

25内に通過し、この役体25内に加圧エアを供給可能とされている。32はバルブである。

2

このような場成において、粉体10を容器1内に圧低充塡する場合には、まず容器1内にプレート20付きの二重管3を挿入し、蓋材2を装着する。次に、二重管3を上昇させることにより、プレート20を碧底状態から所定量上昇させ、粉体収売間12を形成させる。その後、真空ポンプ16を動作させて空間12内を異空排気し、空間12内の圧力がある程度低下した時点でパルプ8を開き、ホッパ9内の粉体10を空間12内に落下供給する。

空間 12内に所定量の粉体 10が供給されたなら、 二型管 3 によりプレート 20を粉体 10の表面まで下 難させた状態で、真空排気を続行する。

空間 12内の圧力が一定値まで下がったなら、パルプ 32を 聞いて 袋体 25内に加圧エアを供給する。すると、 袋体 25の 劇部は容器 1 の内面に押圧され、かつ容器 1 の上端は歪材 2 にてパックアップされるため、この加圧エアにより、プレート 20がフィルタ 21を介して粉体 10に押圧される。この結果、

のような大規模な難は不要となるうえに、加圧流体の圧力の調節により、圧密のための負荷を容易に加知できる。

### 4. 図面の簡単な説明

第1回は本発明の一実施例の全体所而図、第2 図は基材まわりの要部計観所面図、第3回はプレートまわりの要部許制所面図である。

1 … 存器、10 … 粉体、13 … 粉体供給路、18 … 資空排気路、20 … プレート、24 … 空間、25 … 袋体、31 … 加圧流体供給路

代理人 森 本 發 弘

あ 4 10 が圧害されることになるが、その圧密力は、 加圧コアの圧力を調節することにより加減できる。 なお、さほど大きな圧密が必要でない場合には、 加圧エアを供給せず、プレート 20、二重管 3 等の 重量だけを作用させるようにしてもよい。

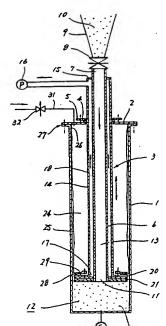
住所工程が終了したなら、加圧エアによる負荷 作力を除去し、動体収容空間12内大気圧に戻した 後、上記手順を観返す。

なお、上記においては、容器1として筒状のものを利用した場合を例示したが、断熱用二種構造でへの適用も可能である。この場合には、容器1としての所熱用二種構造性の内性と外性との間に上述のプレート20等を配置して粉体10を圧縮充填する。また、これ以外にも、二重型を有する構造物の内壁と外壁との間への圧密充填にも適用可能である。

#### 現明の効果

以上述べたように本発明によると、粉体の装入 工程と近常工程とを交互に連続的に行なえるため、 作衆能率を良好にすることができる。また、従来



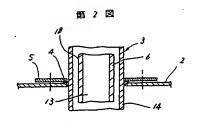


1-容暴 10-粉体 13-粉体供恰路 13-真空排気路

20 - プレート 24 -- 皇間 25 - 安体

31 …加丘流体供给路

特開昭62-122902 (**4)** 



第3図

